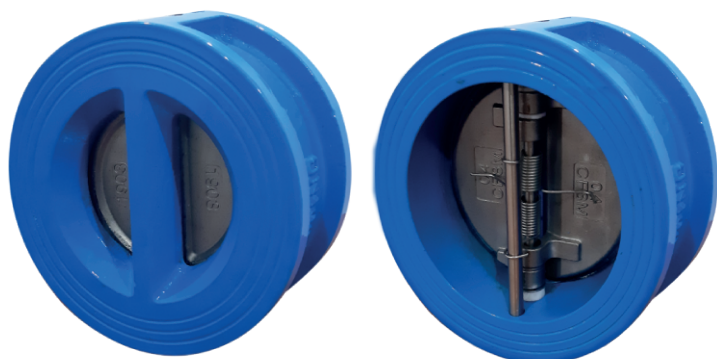




Art. 7007

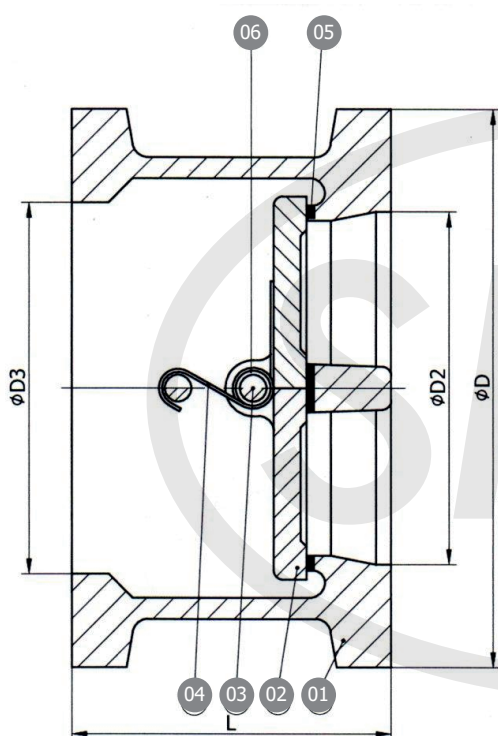
Válvula de Retención tipo Wafer de Doble Disco.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de Retención tipo Wafer de cuerpo de fundición nodular (GG-20)
- Fabricadas desde 2" a 12"
- Asiento (NBR) acrílico nitrilo vulcanizado al cuerpo
- Disco de acero inoxidable AISI 316 (CF8M)
- Longitud entre caras según EN 558-1 para montaje entre bridas, de acuerdo a normas ANSI 150 y en 1092 PN10/16
- Recubrimiento con pintura Epoxi horneada
- Máxima presión de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo -10°C +100 °C

NOTA

Diseñadas para instalar en forma vertical, horizontal, o en forma inclinada.



COMPONENTES PRINCIPALES Y MATERIALES

Ref	Nombre	Material
1	Cuerpo	GG20
2	Disco	AISI 316
3	Eje	AISI 316
4	Resorte	AISI 316
5	Asiento	NBR
6	Arandela	PTFE

MEDIDA	DN	L	D	D3	D2	PESO
2"	50	54	101	66	51	2900g
2-1/2"	65	54	119	82	65	3700g
3"	80	57	133	95	80	5100g
4"	100	64	164	118	102	7300g
5"	125	85	194	145	110	8000g
6"	150	100	220	170	135	11500g
8"	200	125	275	224	175	20000g
10"	250	145	328	255	215	34000g
12"	300	180	378	302	254	58000g